



## < 新規および更新設備等の紹介 > CCDレーザ変位計

著者	筑波大学工作センター
雑誌名	工作センターニュース
号	6
ページ	20
発行年	2001-03
URL	<a href="http://hdl.handle.net/2241/10922">http://hdl.handle.net/2241/10922</a>

## 2. CCDレーザ変位計 (LK-080、LK-2100：キーエンス製)

半導体レーザ光を使用した非接触変位測定

仕 様	
基準距離	80mm
測定範囲	±15mm
スポット径	約70 $\mu$ m (基準距離にて)
直線性	0.1%
分解能	3 $\mu$ m
光 源	赤色半導体レーザ
センサヘッド	約385g

